



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۷۸۱۲-۱

چاپ اول

۱۳۹۳

INSO

17812-1

1st. Edition

2014

اپتیک و فوتونیک – اندوذهای اپتیکی -

قسمت ۱: تعاریف

**Optics and photonics — Optical
coatings —
Part 1:
Definitions**

ICS: 37.020

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ برای اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد^۱ (ISO) کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک^۲ (IEC) و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی^۳ (OIML) است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی^۵ (CAC) در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و /یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی و ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است

1-International organization for Standardization

2-International Electro technical Commission

3-International Organization for Legal Metrology (Organization Internationale de Metrologie Legale)

4-Contact point

5-Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
« اپتیک و فوتونیک – اندوذهای اپتیکی – قسمت ۱: تعاریف »

<u>رئیس:</u>	<u>سمت و / یا نمایندگی</u>
عبدالله پور، داریوش (دکتری فیزیک – لیزر)	دانشگاه زنجان
<u>دبیر:</u>	
کاظمی، علیرضا (لیسانس فیزیک)	اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
<u>اعضاء</u> (به ترتیب حروف الفباء):	
آقاپور، مجید (لیسانس فیزیک)	آزمایشگاه کالیبراسیون رساگستر آذر
اکبرزاده، داوود (فوق لیسانس فیزیک)	آزمایشگاه تلاش برای صنعت والا
امانیاں حاجی آقا، فخرالدین (لیسانس مدیریت دولتی)	اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
حسامی، سیدحسام‌الدین (فوق لیسانس مکانیک)	اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
شاهی، ونوس (لیسانس فیزیک)	کارشناس آزاد
مسعود، مجتبی (لیسانس فیزیک)	آزمایشگاه دانش کنترل فردا
عجمی، عاطفه (کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی)	آزمایشگاه اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

شرکت آذر لنز

مولوی، علاءالدین
(لیسانس برق و الکترونیک)

اداره کل استاندارد مازندران

میری، سیده عظمت
(فوق لیسانس مهندسی پزشکی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
و	پیش گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ تعاریف پایه
۶	۳ تعریف اندودها به وسیله عملکرد
۸	۴ تعریف عیوب رایج اندودها
۱۰	۵ سایر عبارات و تعاریف
۱۱	پیوست الف (اطلاعاتی)، میکروگرافی از انواع عیوب رایج در اندودها
۲۰	پیوست ب (اطلاعاتی)، کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد "اپتیک و فوتونیک-اندوذهای اپتیکی-قسمت ۱: تعاریف" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های فنی تهیه و توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده و در چهارصد و بیست و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۹۳/۲/۱۶ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 9211-1: 2010(E). Optics and photonics – Optical coatings-Part 1: Definitions

اپتیک و فوتونیک- اندوذهای اپتیکی - قسمت ۱: تعاریف

یادآوری- فایل الکترونیکی این استاندارد حاوی قسمت‌های رنگی است که می‌تواند برای درک صحیح سند مفید واقع شود. بنابراین بهتر است این استاندارد به صورت رنگی چاپ شود.

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن رفتار سطح قطعات و زیر لایه‌ها به جز اجزاء اپتیکی مربوط به بینایی (عینک‌ها) با به کار بردن اندوذهای اپتیکی و ارائه یک شکل استاندارد برای مشخصات آنها می‌باشد. این استاندارد مشخصات کلی و روش‌های آزمون و اندازه‌گیری را، هر جایی که لازم باشد، تعریف می‌کند، اما به منظور تعیین روش فرآیند در نظر گرفته نشده است. در این استاندارد عبارتهای مرتبط به اندوذهای اپتیکی تعریف می‌شود. این عبارتها به چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند: تعاریف پایه، تعاریف اندودکارپاز طریق عملکرد، تعاریف عیوب رایج اندودکاری و سایر تعاریف.

۲ تعاریف پایه

۱-۲ رفتار سطح

۱-۱-۲

رفتار سطح قطعات و زیر لایه‌ها

کاربرد اندودکاری ماده به منظور تغییر مشخصات اپتیکی، فیزیکی یا شیمیایی سطح یک قطعه در نظر گرفته می‌شود.

یادآوری- زیر لایه‌ها از لحاظ هندسی بی‌عیب و از لحاظ اپتیکی همگن فرض شده‌اند. در واقع، یک مجموعه ساخته شده از یک زیر لایه و یک اندود به‌طور تجربی به عنوان یک جزء، مورد شناسایی و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد.

۲-۱-۲

محیط فرودی

محیطیکه تابش الکترومغناطیسی از آن وارد اندود می‌شود.

۳-۱-۲

محیط خروجی

محیطی که تابش الکترومغناطیسی در خروج از اندود به آن می‌رسد.

یادآوری- علاوه بر اینکه زیر لایه به عنوان یک نگهدارنده مکانیکی برای اندود عمل می‌کند، می‌تواند به عنوان محیط خروجی یا محیط فرودی عمل کند.

۲-۲ خواص اپتیکی یک سطح اندود شده

۱-۲-۲ کلیات

خواص اپتیکی سطح اندود شده، به وسیله مقادیر اسپکتروفوتومتری^۱ تعیین می‌شوند. این مقادیر مربوط به انرژی منتقل شده به وسیله امواج الکترومغناطیسی (تابشی یا فروزانی^۲) می‌باشند و بر حسب طول موج، زاویه فرودی و حالت قطبش تغییر می‌کنند. تاثیرات دیگری نیز ممکن است به وسیله پراکندگی ایجاد شوند. یادآوری ۱- تابعیت طیفی عموماً با نوشتن λ در داخل پرانتز نشان داده می‌شود.

یادآوری ۲- طول موج (λ) را می‌توان با عدد موج (σ) یا انرژی فوتون $h\nu$ ، که در آن h ثابت پلانک و ν فرکانس است، جایگزین کرد. واحدهای مورد توصیه برای طول موج نانومتر (nm) یا میکرومتر (μm)، برای عدد موج، عکس سانتیمتر (cm^{-1}) و برای انرژی فوتون، الکترون ولت (eV) می‌باشند.

۲-۲-۲

عبور طیفی^۳

$$\tau(\lambda)$$

نسبت شدت طیفی شارتابشی یا نوری عبور داده شده به شدت طیفی تابش فرودی.

[Iso 80000-7:2008, definition 7-22.3]

یادآوری - عبور طیفی به وسیله رابطه مقابل به چگالی اپتیکی طیفی $D(\lambda)$ مربوط می‌شود: $\tau(\lambda) = 10 - D(\lambda)$.

۳-۲-۲

بازتاب طیفی^۴

$$\rho(\lambda)$$

نسبت شدت طیفی شارتابشی یا نوری بازتاب یافته به شدت طیفی تابش فرودی.

[Iso 80000-7:2008, definition 7-22.2]

۴-۲-۲

جذب طیفی^۵

$$\alpha(\lambda)$$

نسبت شدت طیفی شارتابشی یا نوری جذب شده به شدت طیفی تابش فرودی.

[Iso 80000-7:2008, definition 7-22.1]

1-Spectrophotometric
2-Luminous
3-Spectral transmittance
4-Spectral reflectance
5-Spectral absorptance

۵-۲-۲

پراکندگی طیفی

تغییر توزیع فضایی پرتو تابش پخش شده در جهات مختلف به واسطه یک سطح یا یک محیط، بدون هیچ تغییر فرکانسی در مولفه‌های تک-فام^۱ که تابش از آن تشکیل شده است
یادآوری ۱- کمیت‌های تعریف شد در ۱-۲-۲ تا ۴-۱-۲-۲ طبق فرمول‌های زیر به هم مربوط می‌شوند:

$$1 = \tau(\lambda) + \rho(\lambda) + \alpha(\lambda)$$

با

$$\tau(\lambda) = \tau_r(\lambda) + \tau_d(\lambda)$$

$$\rho(\lambda) = \rho_r(\lambda) + \rho_d(\lambda)$$

که در آن:

$\tau_r(\lambda)$ عبور طیفی منظم (بازتاب خاص) است؛

$\rho_r(\lambda)$ بازتاب طیفی منظم (بازتاب خاص) است؛

$\tau_d(\lambda)$ عبور طیفی پخش شده (پراکنده شده) است،

$\rho_d(\lambda)$ تعداد بازتابش طیفی پخش (پراکنده شده) است.

یادآوری ۲- در صورت نیاز این مقادیر را می‌توان به صورت میانگین روی طول موج‌های λ_1 تا λ_2 ، به شکل زیر نشان داد:

$$\tau_{ave}(\lambda_1 \text{ to } \lambda_2) = \frac{\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \tau(\lambda) d\lambda}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{\sum_{i=1}^m \tau(\lambda) d\lambda}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{\sum_{i=1}^m \tau(\lambda_i)}{m}$$

$$\Delta\lambda = (\lambda_2 - \lambda_1) / m$$

که در آن:

۶-۲-۲

ضریب شکست

$n(\lambda)$

نسبت سرعت انتشار تابش الکترومغناطیسی در خلاء به سرعت انتشار تابش الکترومغناطیسی در محیط.

۷-۲-۲

زاویه تابش

زاویه بین خط عمود بر سطح و پرتو تابش

۸-۲-۲

صفحه تابش

صفحه‌ای که خط عمود بر سطح و پرتو تابش در آن قرار دارند.

1-Monochromatic

2-Specular

۳-۲ پارامترهای رنگ سنجی

سطحی که برای کاربردهای دیداری استفاده می‌شود را می‌توان با استفاده از پارامترهای رنگ سنجی تعیین مشخصات کرد. این پارامترها به منبع نور دهی مرجع، ناظر مرجع و خواص اپتیکی سطح بستگی دارد.

۴-۲ قطبش^۱

۱-۴-۲ کلیات

هنگامی که یک اندود با زاویه تابش غیر صفر به کار گرفته شود، مشخصات اندود، به حالت قطبش تابش فرودی بستگی داشته باشد. همچنین قطبش نور خروجی نیز می‌تواند به حالت قطبش نور فرودی بستگی داشته باشد. بنابراین نشان دادن جهت بردار میدان الکتریکی نسبت به صفحه تابش، ممکن است لازم باشد.

۲-۴-۲

تابش قطبیده خطی^۲

قطبشی که در آن جهت بردار میدان الکتریکی ثابت باقی می‌ماند.

یادآوری ۱- قطبش s به قطبشی گفته می‌شود که در آن بردار میدان الکتریکی عمود بر صفحه تابش است.

یادآوری ۲- قطبش p به قطبشی گفته می‌شود که در آن بردار میدان الکتریکی با صفحه تابش موازی است.

۳-۴-۲

تابش قطبیده بیضوی^۳

قطبشی که در آن تصویر بردار میدان الکتریکی روی صفحه‌ای که بر جهت انتشار عمود است، یک بیضی تشکیل دهد.

۴-۴-۲

تابش قطبیده دایروی^۴

قطبشی که در آن تصویر بردار میدان الکتریکی روی صفحه‌ای که بر جهت انتشار عمود است، یک دایره تشکیل دهد.

۵-۴-۲

تابش با قطبش تصادفی^۵

قطبشی است که در آن جهت بردار میدان الکتریکی یک تابش قطبیده خطی به صورت تصادفی با زمان، تغییر می‌کند.

1-Polarization

2-Linearly polarized radiation

3-Elliptically polarized radiation

4-Circularly polarized radiation

5-Random polarized radiation

۶-۴-۲

تابش ناقطبیده^۱

تابشی که بتوان آنرا به هر جفت بردارهای میدان الکتریکی عمود بر هم و با اختلاف فاز متغیر تفکیک کرد، به گونه‌ای که اندازه میانگین دو بردارهای عمود بر هم، برابر بوده و اختلاف فاز آنها به شکلی کاملاً تصادفی تغییر کند.

۵-۲ روابط فاز

۱-۵-۲

تغییر فاز

$d\phi$

اختلاف زاویه، $\phi - \phi_0$ تغییر فاز بین یک موج الکترومغناطیس و یک موج مرجع را با بردار میدان الکتریکی آن بیان می‌کند:

$$E = ACos\left(\frac{2\pi vt}{\lambda} - \phi\right)$$

که در آن:

E بردار میدان الکتریکی؛

A دامنه بردار است؛

v سرعت انتشار در محیط است؛

t زمان؛

λ طول موج در محیط؛

ϕ فاز.

میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی در یک نقطه ثابت در فضا را می‌توان به شکل یک تابع تناوبی به شکل زیر نوشت:

$$E_0 = ACos\left(\frac{2\pi vt}{\lambda} - \phi_0\right)$$

۲-۵-۲

تاخیر فاز^۲

$\Delta\phi$

اختلاف تغییر فاز بین مؤلفه S و p بردار میدان الکتریکی

. $\Delta\phi = d\phi_p - d\phi_s$

1-Unpolarized radiation

2-Retardation

۳ تعریف اندودها به وسیله عملکرد

اندودها بر اساس عملکردشان، یعنی مطابق با ماهیت اصلاحات اصلی که روی خواص سطح ایجاد می کنند، تعریف می شوند.

یک اندود که به منظور درک یک عملکرد اصلی، مطابق تعاریف داده شده در جدول ۱، در نظر گرفته شده است، همچنین می تواند یک یا چند عملکرد فرعی را نیز شامل شود. اهمیت نسبی این عملکردهای فرعی نسبت به عملکردهای اصلی، باید مشخص شود.

جدول ۱- تعریف اندود ها به وسیله عملکرد

مثالی از کاربرد	تعریف	کد شناسه	عملکرد اصلی
آینه لیزر	اندودی که بازتاب یک سطح اپتیکی را در یک محدوده طول موج مشخصی افزایش می دهد.	RE	بازتاب ^۱
عدسی با لایه ضد بازتاب	اندودی که بازتاب یک سطح اپتیکی را در یک محدوده طول موج مشخصی را کاهش داده و معمولا عبور را افزایش می دهد.	AR	ضد بازتاب ^۲
تقسیم کننده پرتو خنثی باز تاباننده جزئی	اندودی که شار فرودی را به دو پرتو تقسیم می کند که یکی از آنها عبور کرده و دیگری بازتاب می نماید. توزیع انرژی هر پرتو توزیع انرژی پرتو فرودی را در اصل به صورت یک روش غیر انتخابی، در محدوده طول موجی مشخص دوباره تولید می نماید.	BS	تقسیم کننده پرتو ^۳
صافی چگالی خنثی ^۵	اندودی که عبور را دراصل به صورت روشی غیرانتخابی در محدوده طول موجی مشخص کاهش می دهد	AT	تضعیف کننده ^۴
فیلتر انتخاب خط لیزری فیلتر شیار رامان ^۸	اندودی که عبور را در اصل در یک روش انتخابی در محدوده ی مشخصی از طول موج، اصلاح می نماید.	FI FI-BP FI-BR	فیلتر کردن الف-میان گذر ^۶ ب-میان نگذر ^۷
آینه چند لایه ای دی الکتریک ^{۱۰} ، ترکیب کننده پرتو، آینه نور سرد ^{۱۱} ، فیلتر مسدود کننده فرو سرخ نزدیک ^{۱۲}	اندودی که شار تابش فرودی را به دو یا چند قسمت تقسیم می کند که هر کدام یک گستره طیفی محدودی را پوشش داده و از طریق عبور یا انعکاس انتشار می باید. مسیر معکوس، پرتوهایی با نواحی طیفی مختلف را ترکیب می کند.	SC SC-LP SC-SP	انتخاب یا ترکیب ^۹ الف- بلند گذر ب- کوتاه گذر
قطبشگر، تقسیم کننده پرتو غیر-قطبیده	اندودی که حالت قطبش تابش الکترومغناطیسی خروجی را در محدوده طول موج مشخصی کنترل می کند.	PO	قطبیده ^{۱۳}
تاخیر اندازنده فاز	اندودی که تغییر فاز تابش الکترومغناطیسی خروجی را نسبت به تابش فرودی و/یا اختلاف فاز بین بردارهای s و p را برای محدوده طیفی مشخصی، کنترل می کند.	PC	تغییر دادن فاز ^{۱۴}
تله نور، جاذب فرا بنفش	اندودی که مقدار مشخصی از شار فرودی را در محدوده طول موج مشخصی جذب می کند.	AB	جاذب ^{۱۵}
رسانایی الکتریکی، محافظت مکانیکی یا شیمیایی	اندودی که یک خاصیت غیر-اپتیکی را فراهم کند؛ این وظیفه اغلب با یک وظیفه اپتیکی ترکیب می شود.	SU	تکمیلی ^{۱۶}
1-Reflecting 2-Antireflecting 3-Beam splitting 4-Attenuating 5-Neutral density filter 6-Bandpass 7-Band rejection 8-Raman notch filter			9-Selecting or combining 10-Dichroic mirror 11-Cold light mirror 12-NIR cut filter 13-Polarizing 14-Phase changing 15-Absorbing 16-Supplementary

۴ تعاریف عیوب رایج اندودها

یادآوری - روش‌های بازرسی در استاندارد ملی ایران به شماره ۴-۱۷۸۱۲ و ISO 14997^[۲] آورده شده است. تصاویری از عیوب اندودها در پیوست الف ارائه شده‌اند.

۱-۴ عیوب نقطه مانند

۱-۱-۴

روزنه^۱

یک سوراخ بسیار کوچک در لایه نازک

۲-۱-۴

ترشح کردن

این عیوب هنگامی ظاهر می‌شوند که در فرایند اندودکاری تکه‌هایی کوچک از ماده اندود دهنده بلند شده و به سطح زیرلایه می‌چسبند.

۳-۱-۴

ذره

تکه کوچکی از ماده روی/ در لایه

۴-۱-۴

گرد و غبار ریز

تعدادی (معمولاً تعداد زیادی) از تکه‌های کوچک ماده در لایه یا سطح آن.

۵-۱-۴

گره

توده کوچکی (معمولاً از جنس ماده اندوددهنده) در لایه

۲-۴ عیوب خط مانند

۱-۲-۴

خراش‌ها

علائم یا پاره‌شدگی‌های یک سطح که به نظر می‌رسد به وسیله یک وسیله تیز یا زبر ایجاد شده باشد. یادآوری - خراش‌های بر روی سطوح اپتیکی در تمام درجه‌ها، می‌توانند از علل تصادفی ناشی شوند.

۲-۲-۴

خراش‌های خط مویی

خراش‌های بسیار هموار و بسیار ظریفی که معمولاً به شکل خط راست هستند.

1 - Pinhole

یادآوری-خراش‌های خطمویی به‌وسیله میزان صاف بودن و منحصر به فرد بودن آنها مشخص می‌شوند. خراش‌های دیگر ممکن است دارای انحنا بوده و یا به نظر صاف یا منحنی شکل، چند تایی یا در کنار هم و یا بدون تماس به نظر برسند.

۳-۲-۴

ترک

شکستگی در لایه

۴-۲-۴

شکاف دار شده^۱

طرحی از شکستگی‌ها در لایه (که معمولاً از تنش حرارتی افتراقی^۲ ناشی می‌شوند).

۳-۴ عیوب سطح-مانند

۱-۳-۴

لکه

رنگ-رفتگی موضعی تکه‌ای از سطح که مثلاً به‌وسیله واکنش‌های شیمیایی ایجاد می‌شوند.

۲-۳-۴

ساییدگی

صدمه‌ایی روی سطح که از سایش آن با یک سطح دیگر ایجاد می‌شود.

۳-۳-۴

علامت پرز

باقی مانده فیبرهای کاغذ یا پارچه روی یک سطح اپتیکی

۴-۳-۴

حفره^۳

سطح اندود نشده‌ایی کوچک در داخل ناحیه‌ای اندود شده.

۴-۴ عیوب حجم مانند

۱-۴-۴

پوسته پوسته شدن

جدایی جزئی لایه (ها) ی نازک که از منطقه پیرامونی سطح اندود شده آغاز می‌شود.

۲-۴-۴

ور آمدن

جدایی جزئی لایه (ها) ی نازک که از منطقه داخلی سطح اندود شده آغاز می‌شود.

1-Crazing
2-Differential
3-Void

۳-۴-۴

تاولی شدن و حباب

ناخالصی در درونیا زیر اندود که باعث بالا آمدن آن می‌شود.

۵ سایر عبارات و تعاریف

۱-۵

روزنه وضوح^۱

ناحیه‌ایی از سطح برای مطابقت با مشخصات.

۲-۵

لبه

هر ناحیه بیرون از روزنه وضوح

۳-۵

نمونه شاهد

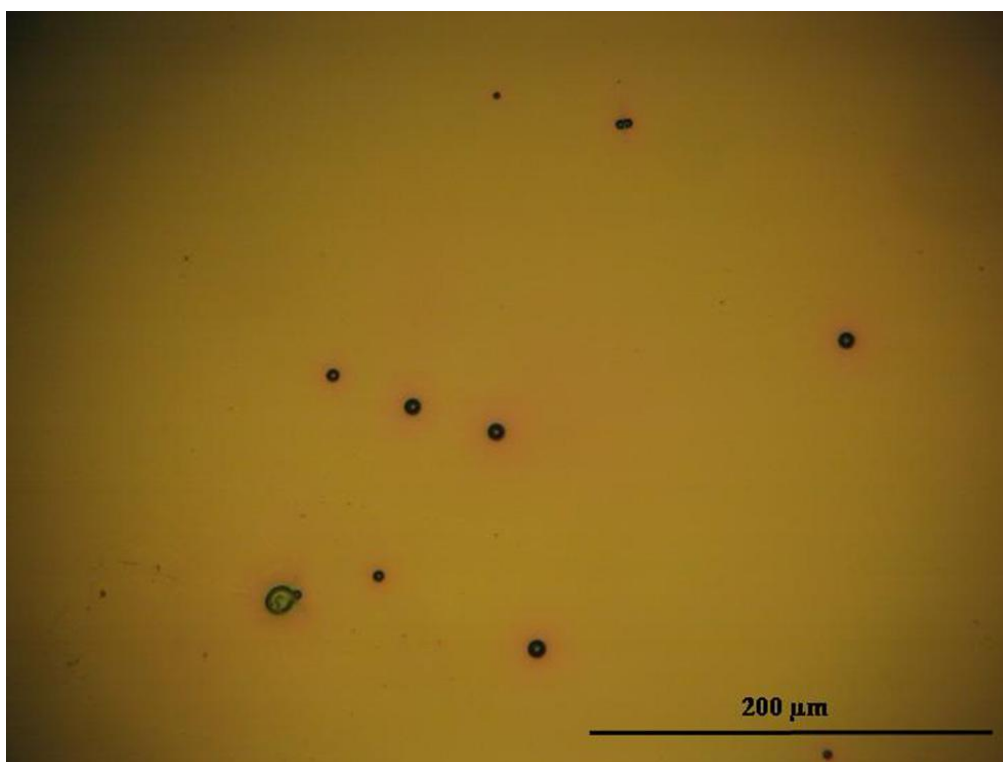
نمونه‌هایی که بیانگر قطعات اندود شده واقعی مورد استفاده برای آزمون‌های محیطی و طیفی هستند یادآوری - جزئیات نمونه‌های شاهد و روش اجرایی نمونه‌برداری (مانند ماده، بافت سطح، ابعاد، تعداد به ازای دسته، موقعیت در داخل محفظه اندودکاری و غیره) به توافق بین تهیه‌کننده و کاربر بستگی دارد.

1-Clear aperture

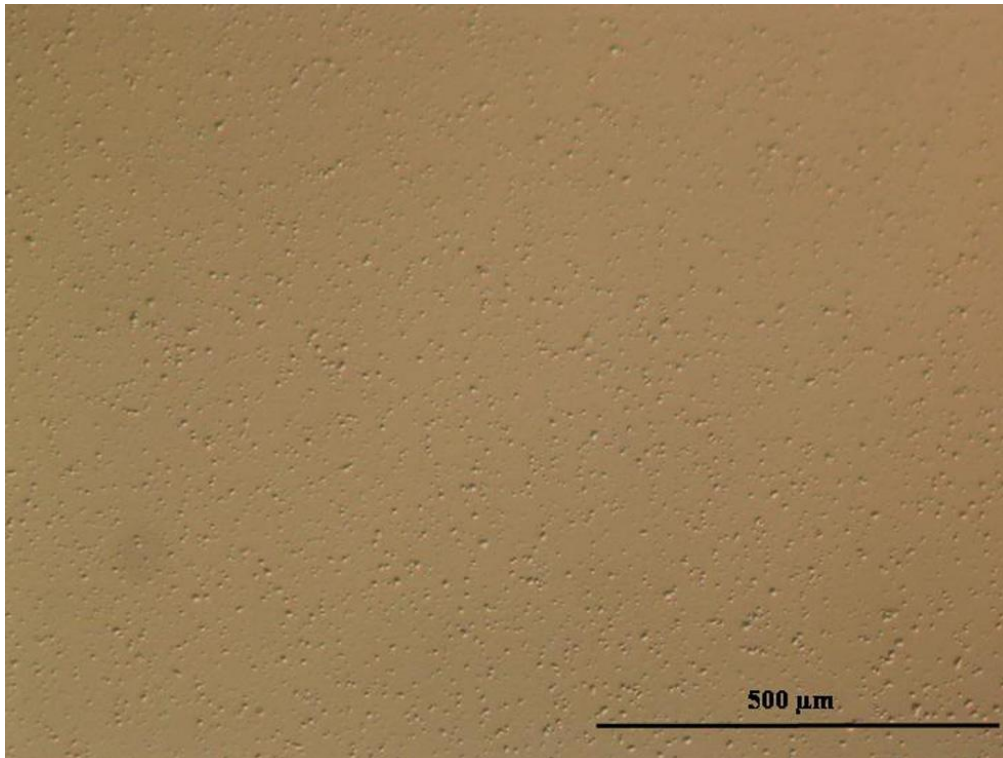
پیوست الف
(اطلاعاتی)

میکروگرافی از انواع عیوب رایج در اندودها

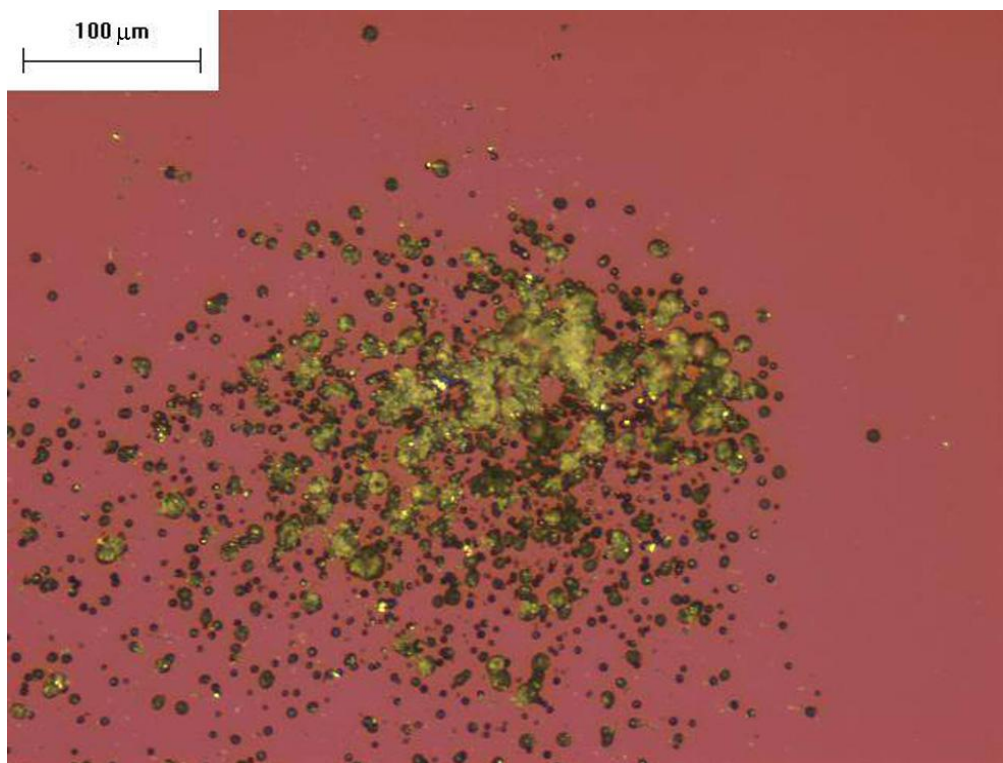
در شکل‌های الف تا الف ۱۶ این پیوست، تصاویر میکروسکوپی انواع عیوب رایج اندود ارائه شده است.



شکل الف ۱ - روزنه گرد



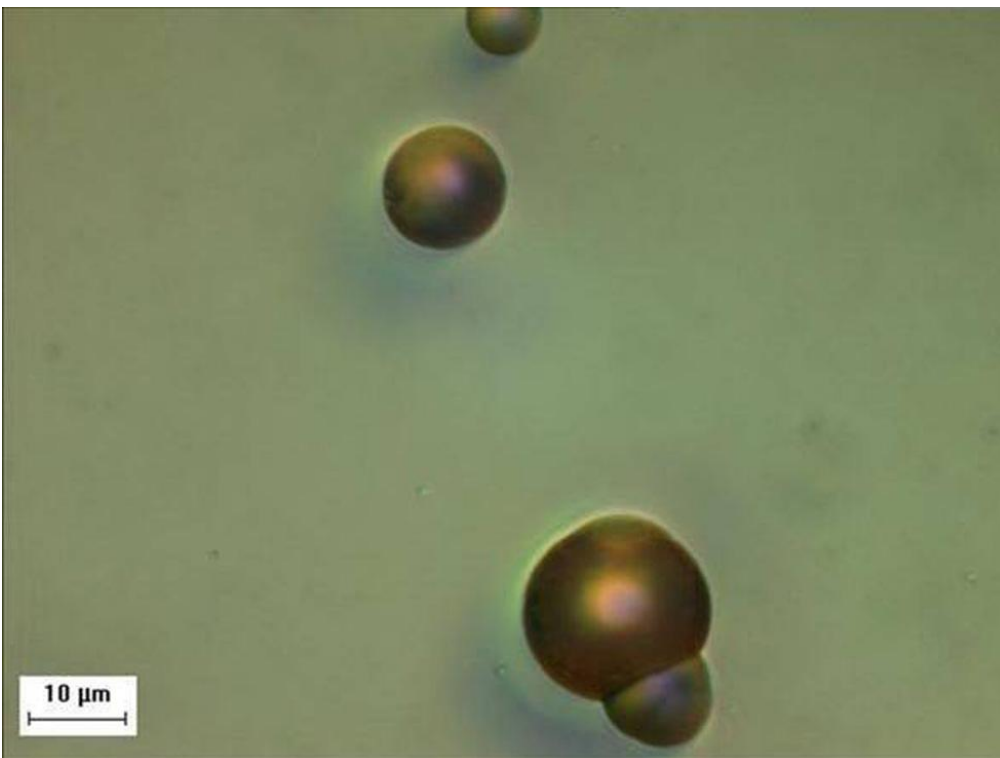
شکل الف ۲- پاشیده شدگی



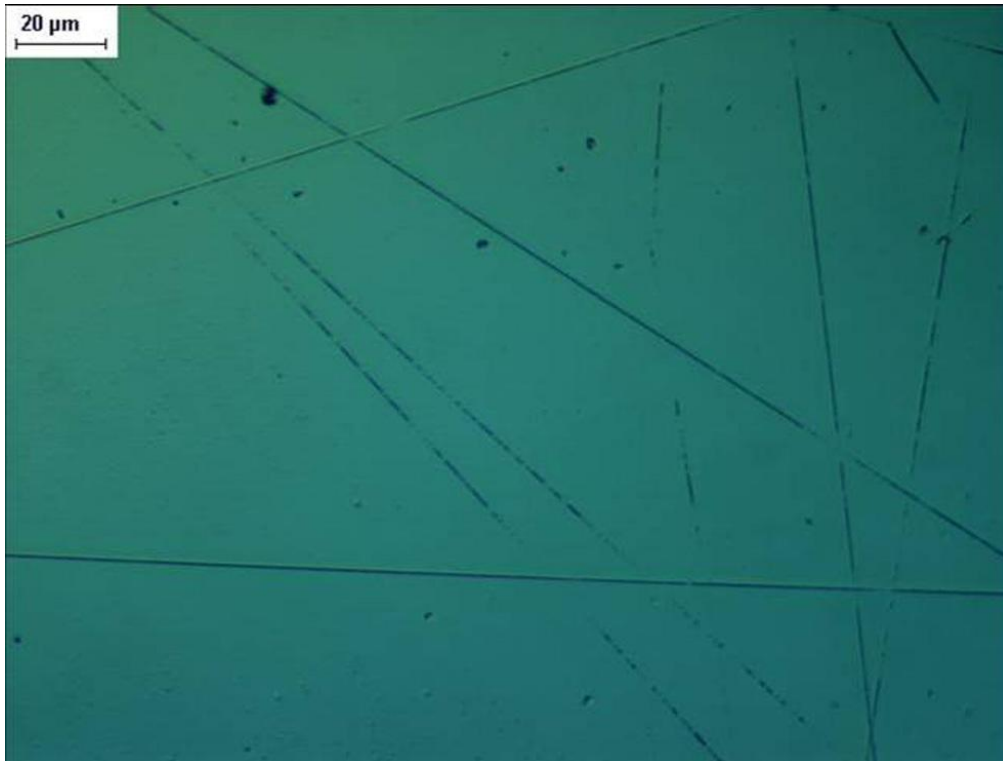
شکل الف ۳- ذره



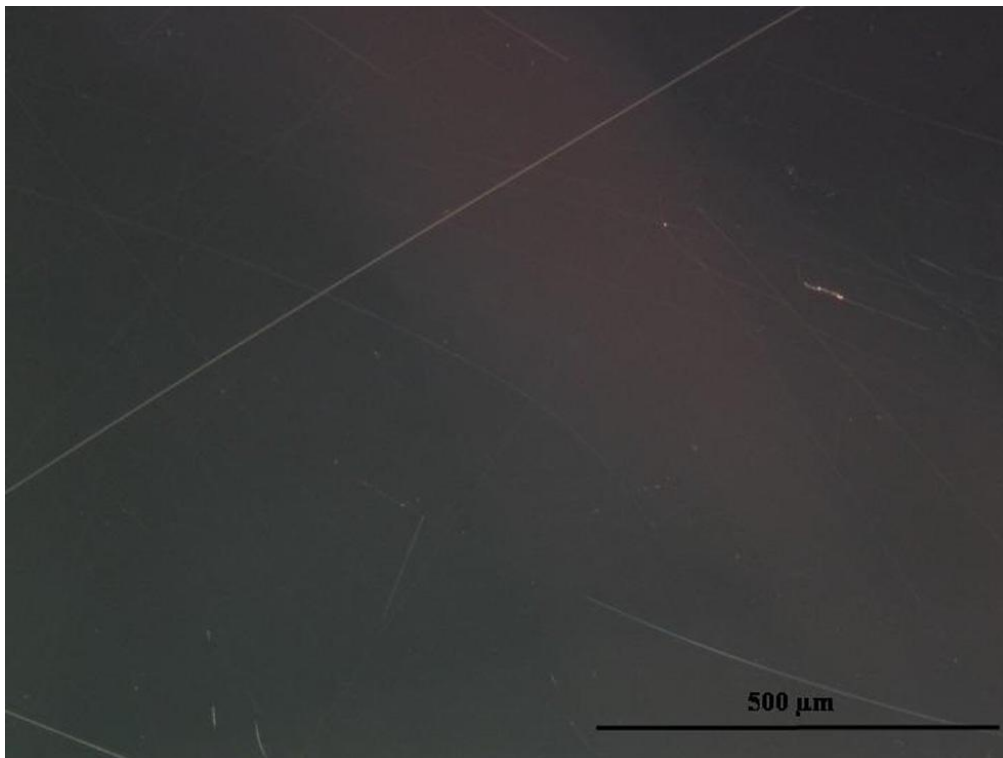
شکل الف ۴- غبار ریز



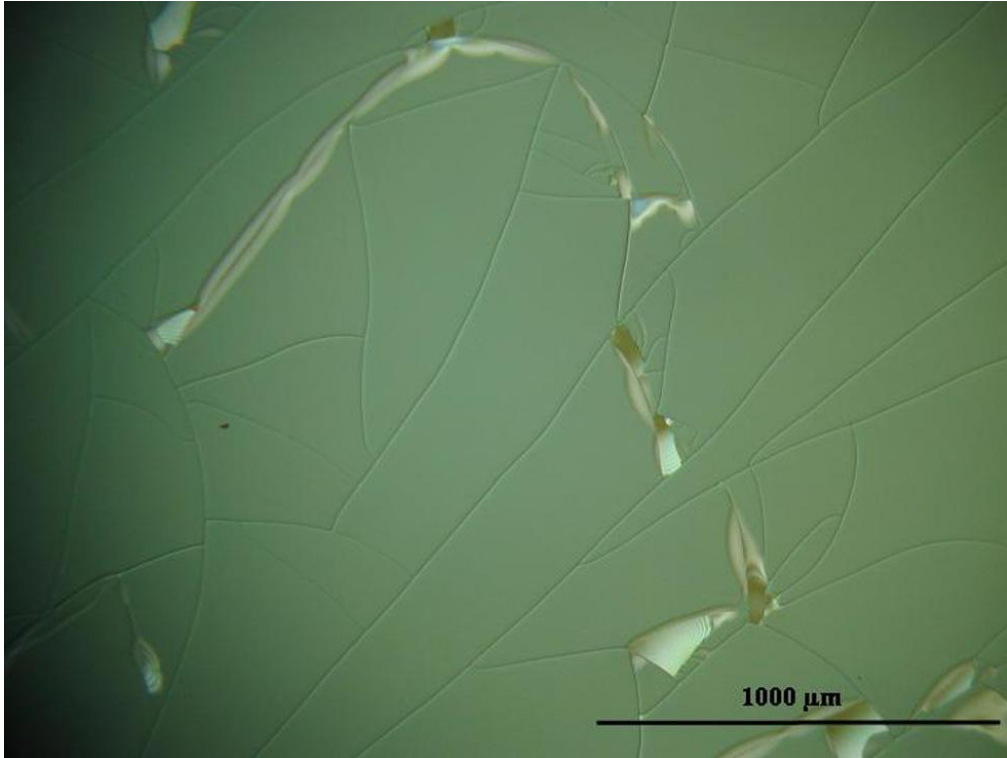
شکل الف ۵- گره



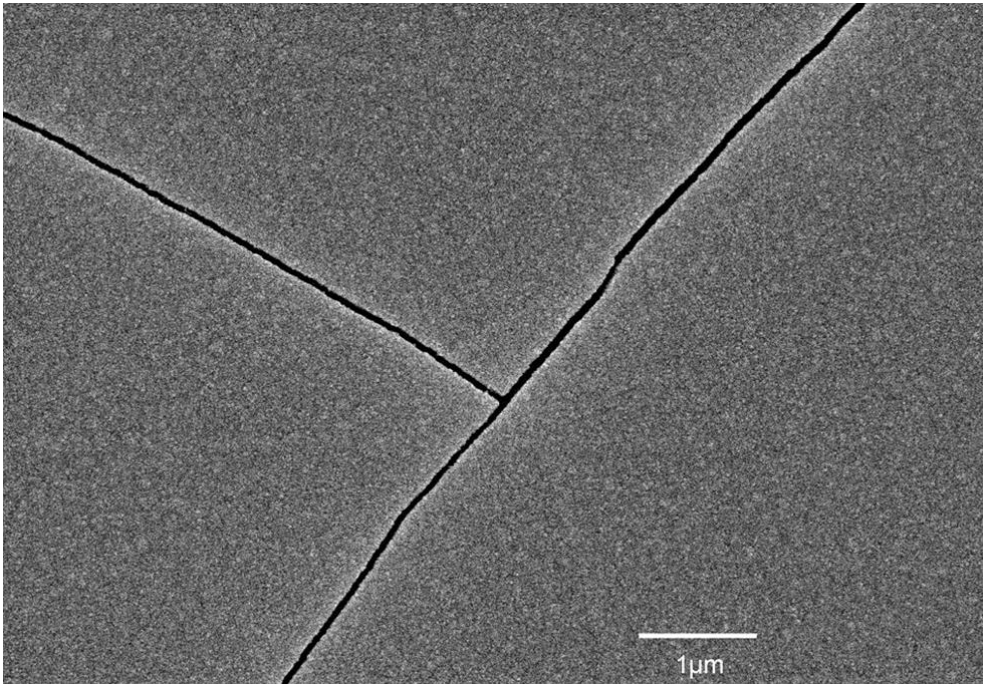
شکل الف ۶- خراش



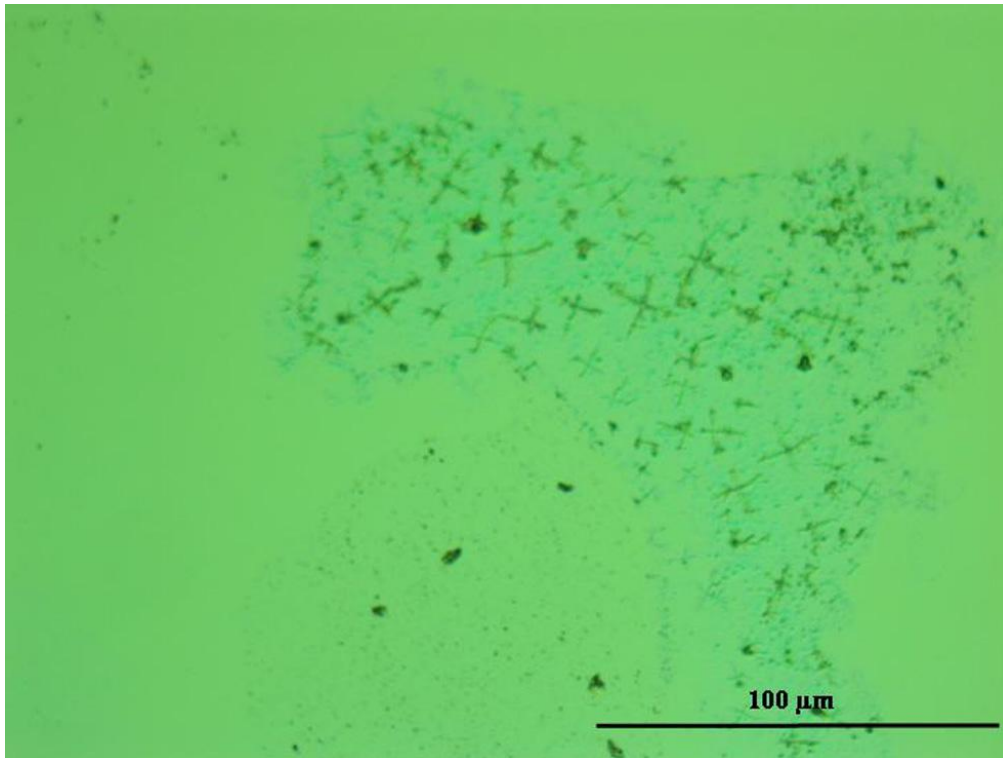
شکل الف ۷- خراش خطمویی



شکل الف ۸ - ترک



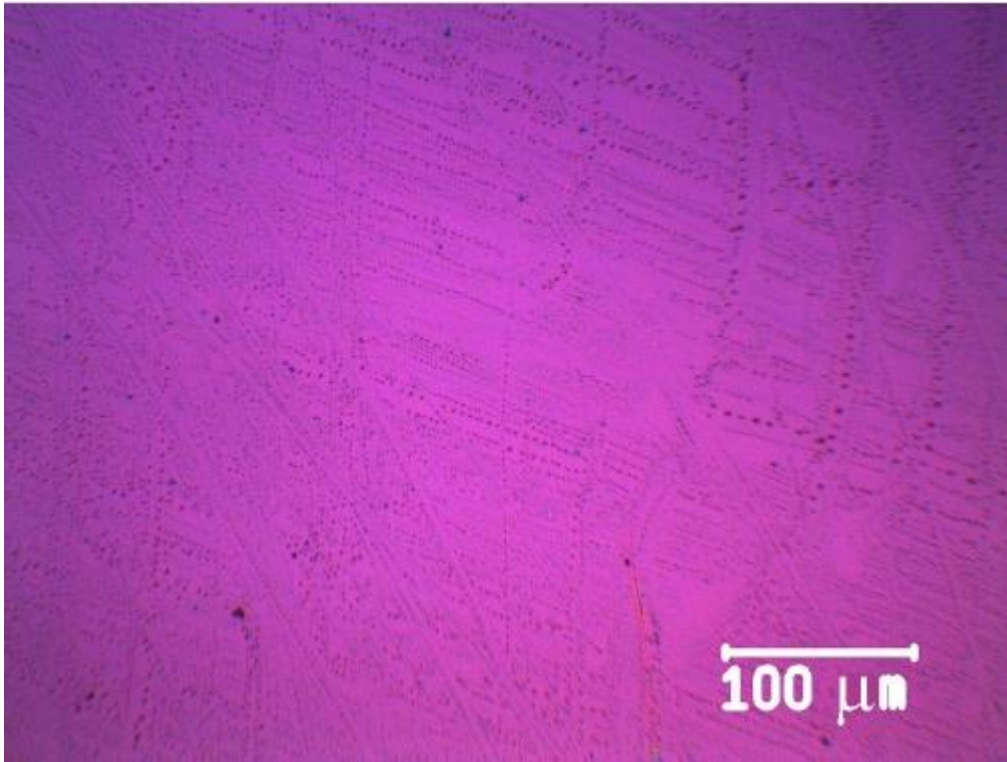
شکل الف ۹ - شبکه‌ایی از ترک‌های ریز



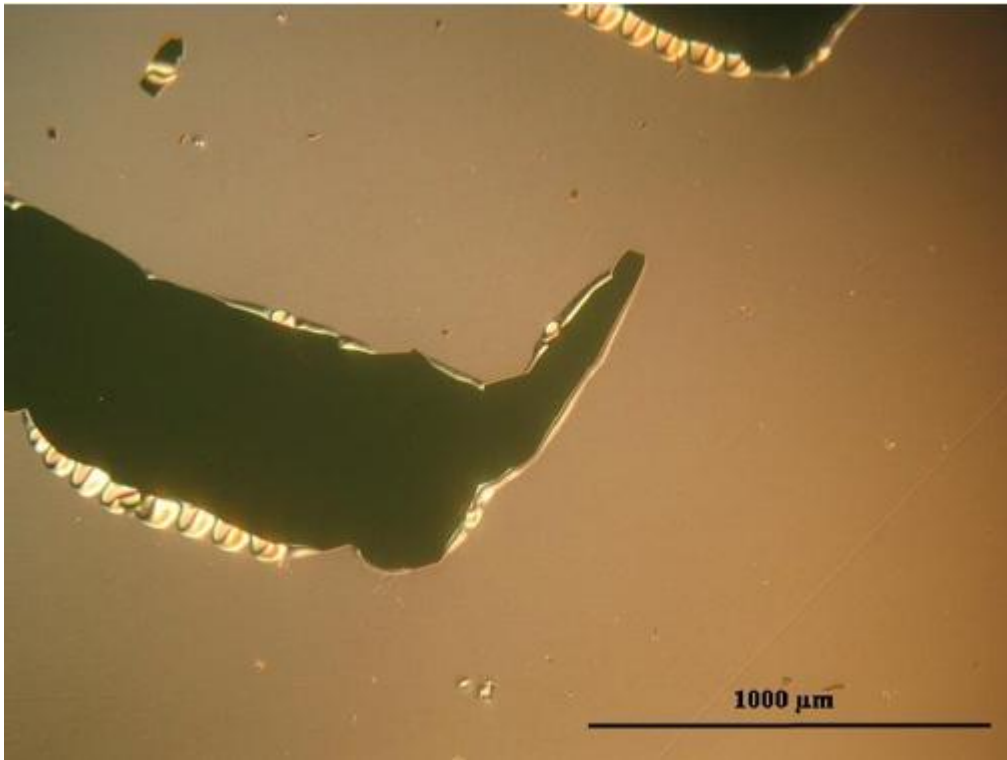
شکل الف ۱۰- لکه



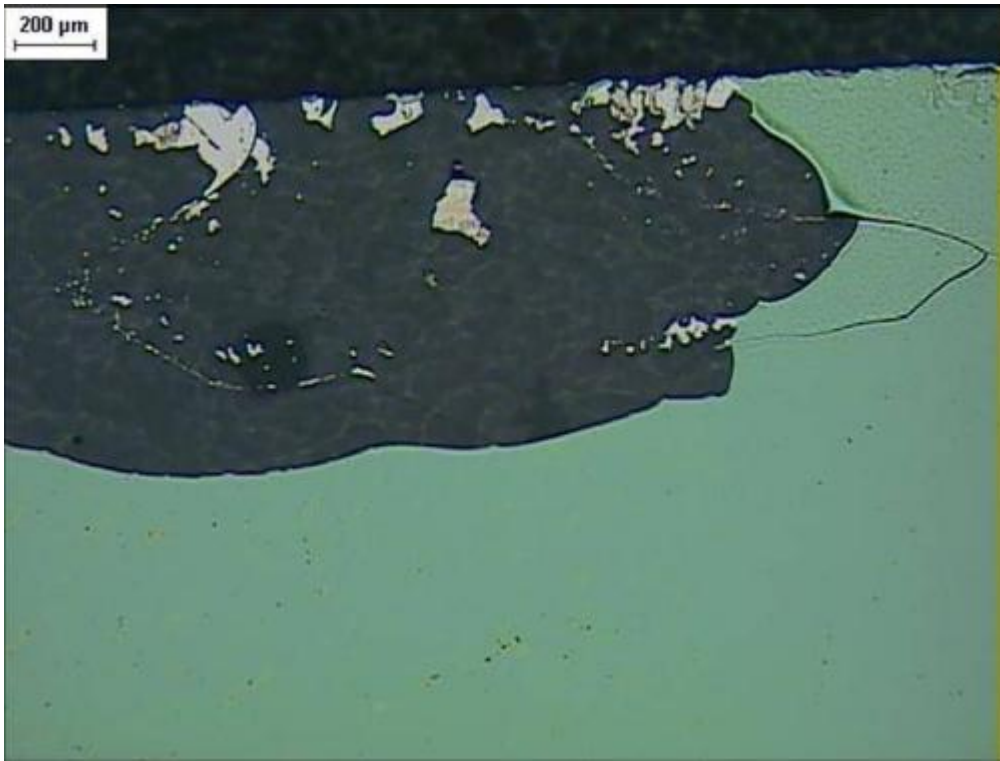
شکل الف ۱۱- ساییدگی



شکل الف ۱۲ - نشانه پرز



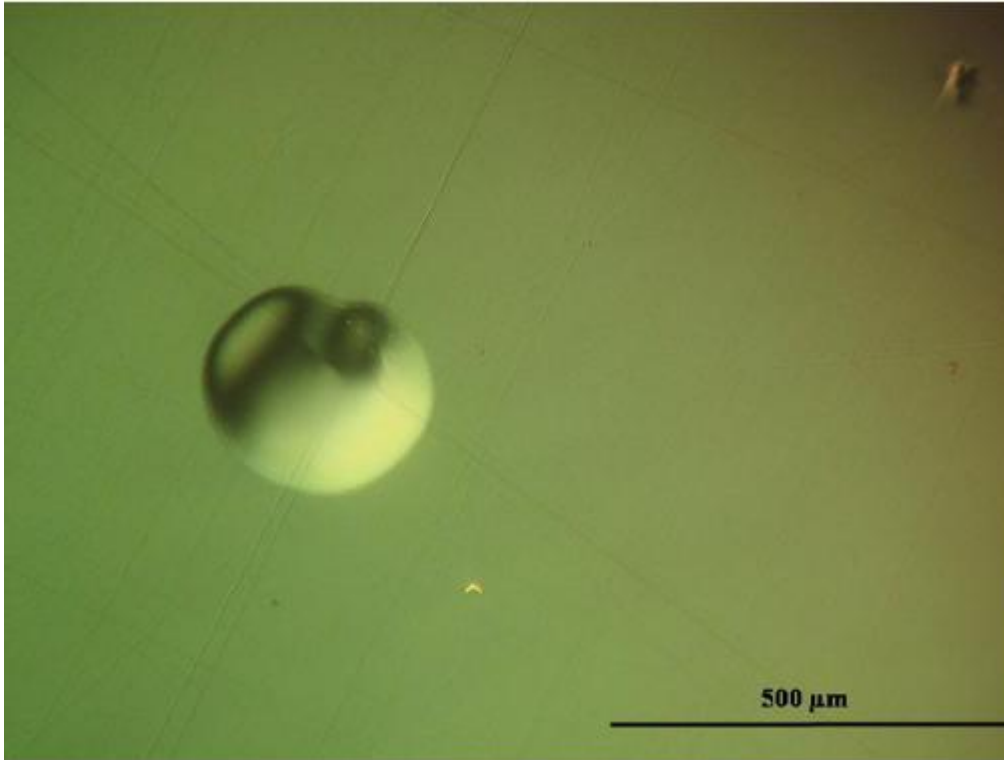
شکل الف ۱۳ - حفره



شکل الف ۱۴- کندگی پوشش



شکل الف ۱۵- ورآمدگی



شکل الف ۱۶ - تاولی شدن

پيوست ب
(اطلاعاتی)

کتابنامه

[1] ISO 6286, Molecular absorption spectrometry — Vocabulary — General — Apparatus

[2] ISO 14997, Optics and optical instruments — Test methods for surface imperfections of optical Elements

[3] ISO 80000-7:2008, Quantities and units — Part 7: Light